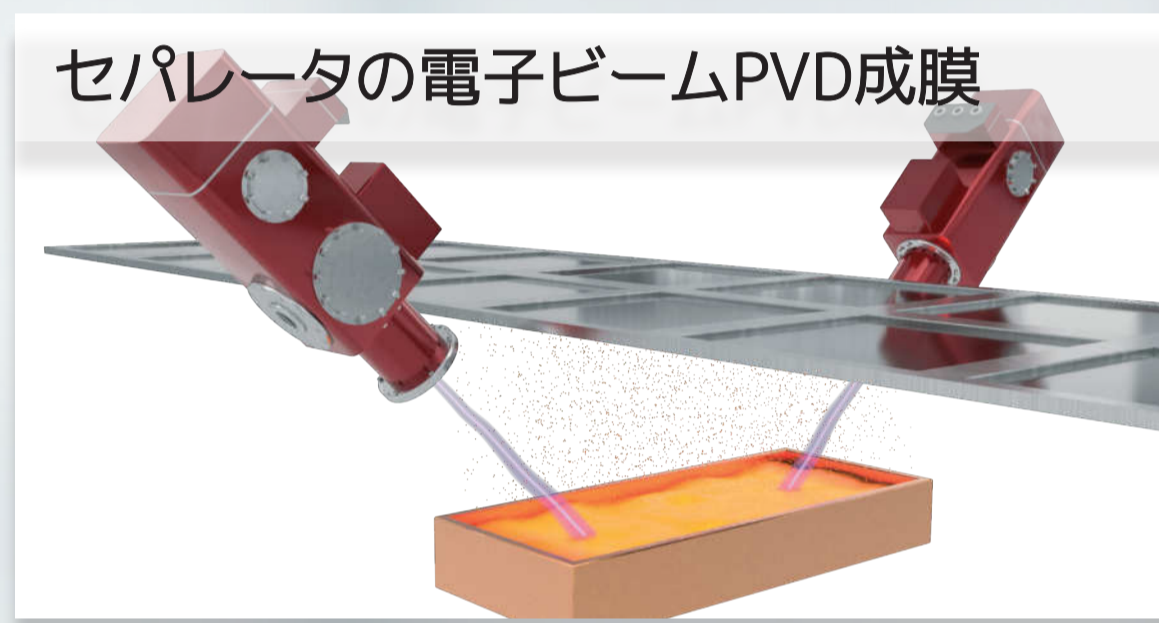
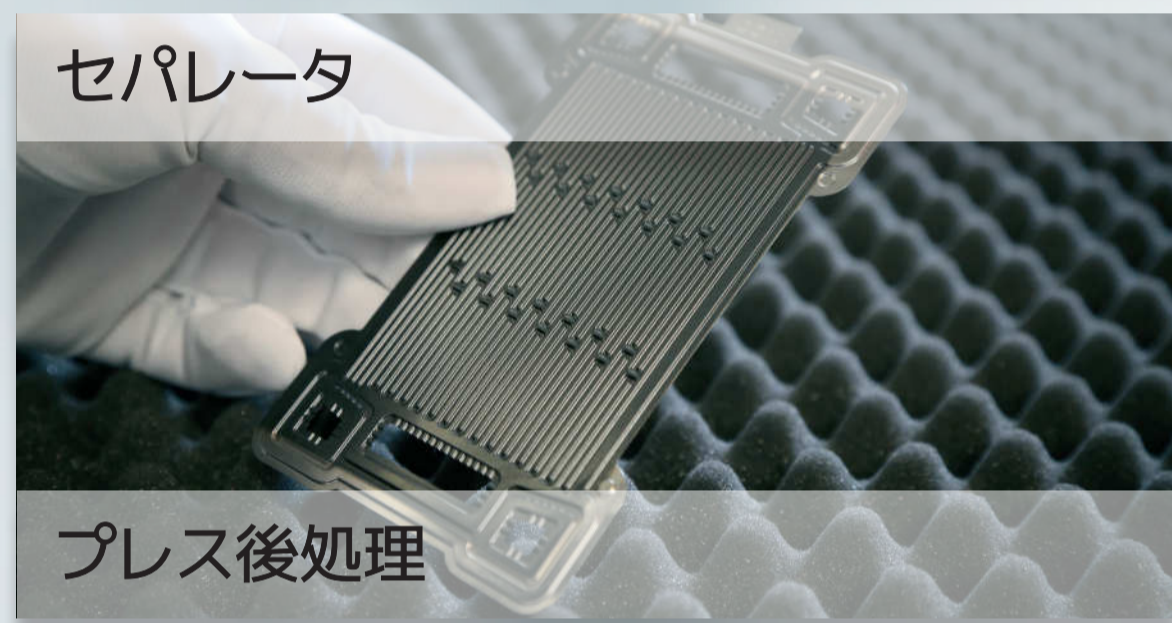
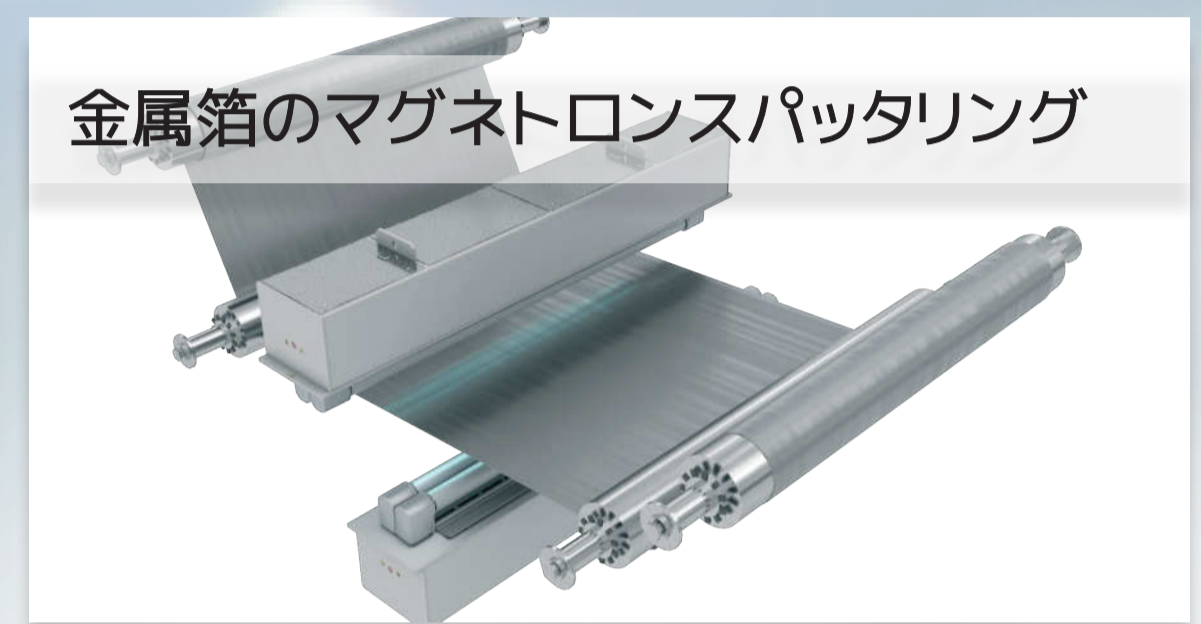
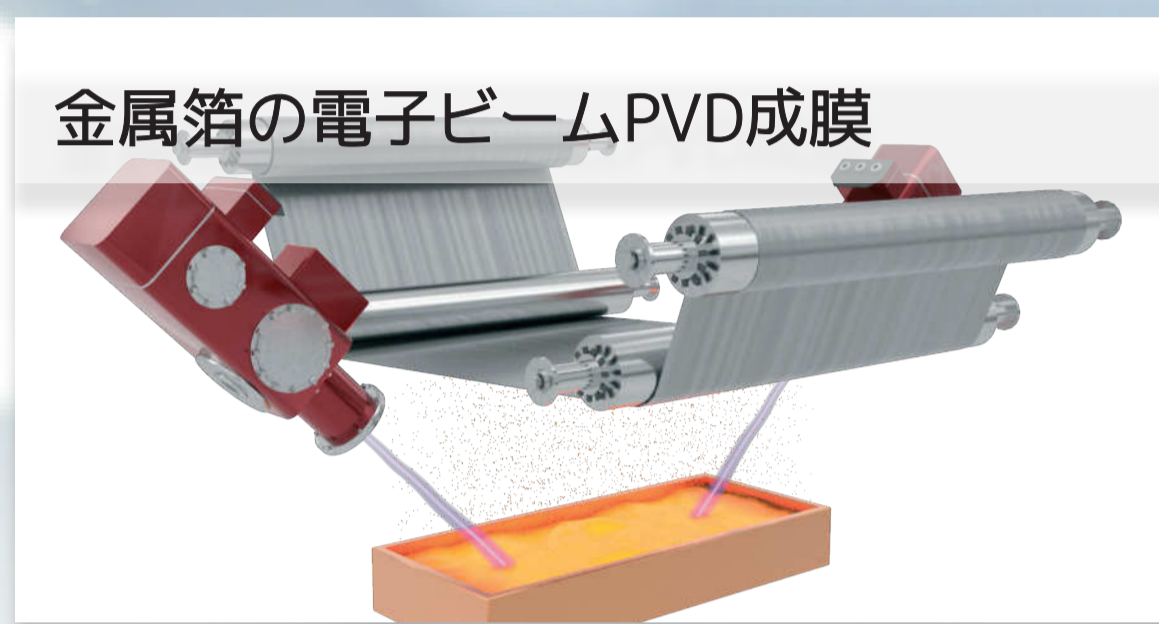
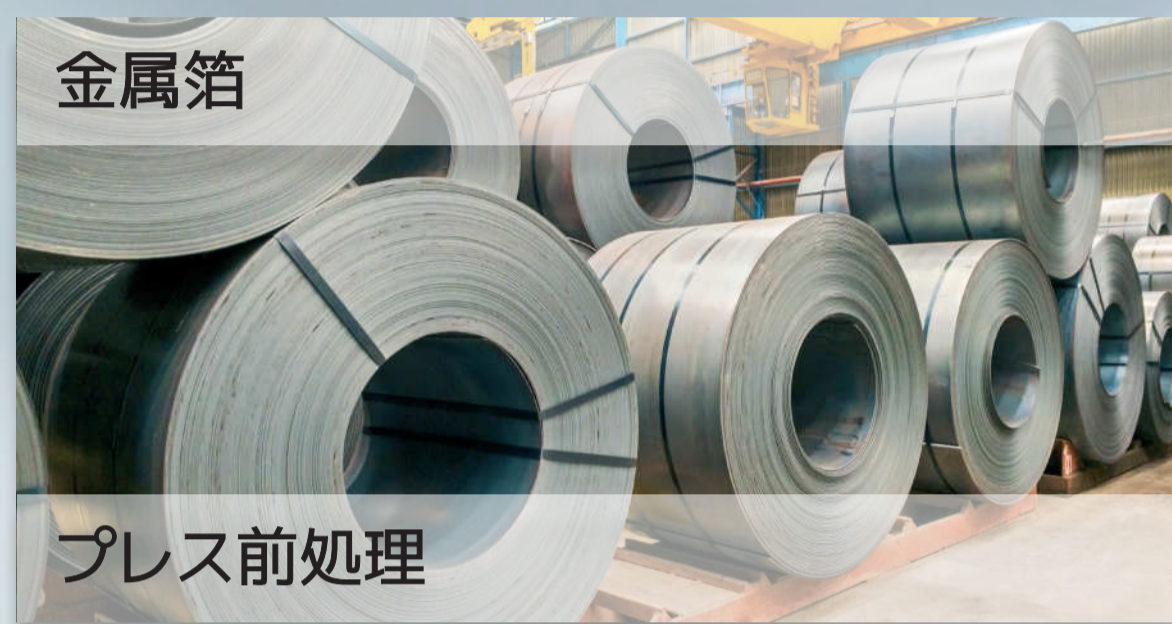


VON ARDENNE



セパレータ製造用真空成膜装置

製造プロセスに合わせて最適なソリューションを御提案致します



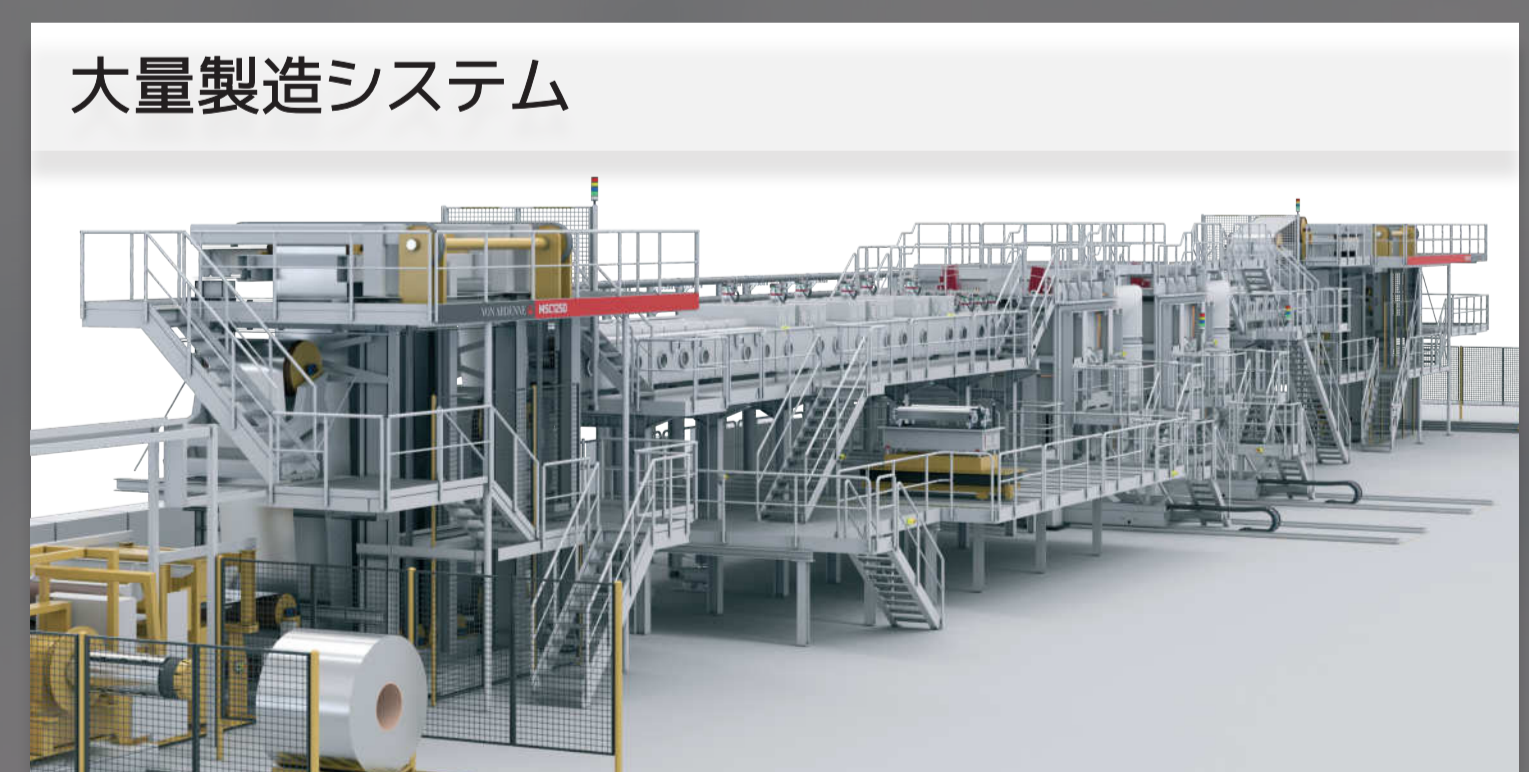
プロセスコンポーネントオプション：

- プラズマ前処理（表面の活性化/洗浄）
- マグネトロンスパッタリングによる両面成膜
- 電子ビーム蒸着による高速成膜

金属基板成膜のメリット

- 機械的および化学的安定性
- 低い界面接触抵抗
- 低コストの成膜
- 導電性と熱伝導
- 耐腐食性
- 長寿命

モジュール式でスケールリング可能な装置構成



詳しい情報

お問い合わせ



燃料電池
テクノロジー

www.vonardenne.biz

K.K. IRISU (C. Illies & Co., Ltd.)
japan-mpit@illies.de

VON ARDENNE Japan
sales-vajp@vonardenne.biz